

本展は 東京五輪の影響を全く受けず 例年通り開催できます

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

東京オリンピックの開催に伴い、幕張メッセが競技場として利用されるため、多くの展示会が縮小や中止になることが予想されております。

しかし幸いなことに、**本展は東京五輪の影響が全くなく、下記スケジュールのように、例年通り開催できる**こととなりましたので、ご報告させていただきます。

皆様におかれましても、引き続き本展にご出展・ご来場くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

リード エグジビション ジャパン (株)
光・レーザー技術展 (フォトニクス) 事務局長
土屋 勝利

今後3年間の開催スケジュール

開催年	会期	会場
2019年	12月4日(水)～6日(金)	幕張メッセ
2020年	12月2日(水)～4日(金)	幕張メッセ
2021年	12月8日(水)～10日(金)	幕張メッセ

(予定)